文章编号:1001-5078(2011)08-0899-05

光学材料与器件

# 一维光子晶体传感器在液体测量方面的应用研究

李大海,孙晓红,刘国彬,臧克宽,陈 素

(郑州大学信息工程学院 河南省激光与光电信息技术重点实验室,河南 郑州 450052)

**摘 要:**运用传输矩阵法推导了电磁波在一维周期性光子晶体中的传输特性,给出了光子晶体 的色散关系和反射特性曲线,分析了其反射特性与结构参数的关系。并且利用计算机数值模 拟了缺陷型一维光子晶体的反射谱及带隙变化规律,给出了光子晶体传感器在液体的高度测 量和折射率测量方面的模拟计算,为一维缺陷态光子晶体传感器在液位测量和液体折射率测 量方面的实际应用奠定了理论基础。

关键词:光子晶体传感器;传输矩阵法;反射谱;液体测量;折射率

中图分类号:TN249 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-5078.2011.08.016

## One-dimensional photonic crystal sensor in the application of liquid measurement

LI Da-hai, SUN Xiao-hong, LIU Guo-bin, ZANG Ke-kuan, CHEN Su

(Henan Key Laboratory of Laser and Opto-electric Information Technology, College of Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China)

**Abstract**: Based on the the transfer matrix method, the propagation of electromagnetic wave in the one-dimensional photonic crystal is deduced, and the dispersion relation of photonic crystals and the reflection characteristic curve are calculated, and the relationship between reflection characteristics and the structural parameters are analyzed. The variation and the reflection spectrum of defective one-dimensional photonic band gap are shown by computer simulation. The simulation and calculation of photonic crystal sensor are conducted for measurements of height and refractive index of liquid. This provides a theoretical basis for the practical application of defective one-dimensional photonic crystal sensor in liquid measurement.

Key words: photonic crystalsensor; transfer matrix method; reflection spectrum; liquid measurement; refractive index

### 1 引 言

光子晶体是一种高低折射率介质呈周期性排列 的材料,作为一种周期性结构的电介质材料,光子晶 体的主要特征就是在它的能带谱中存在光子导带和 光子禁带<sup>[1-2]</sup>。当电磁波在光子晶体内传输时,这 个能带谱可以通过光子晶体的透射谱和反射谱来进 行观察。光子带隙是一个频率区域,在这一频率范 围内,光子晶体的透射率为零,反射率为百分之百。 如果在周期性结构中适当引入缺陷,则会形成光子 晶体谐振器,其谐振模就是缺陷态光子晶体的缺陷 模,这种缺陷模在制作光子晶体激光器、滤波器、传 感器等方面有广泛的应用。又由于一维光子晶体具 有制作成本低,工艺制作相对简单的特点<sup>[3-4]</sup>,因此 一维缺陷态光子晶体受到了普遍的关注。在传感器

收稿日期:2011-03-03

基金项目:河南省科技厅基础与前沿技术项目(No. 110800531719);郑州大学引进人才基金项目;河南省优秀中青年骨干教师资助计划基金项目资助。

作者简介:李大海(1990-),男,硕士研究生,主要从事非对称 结构光子晶体特性与光子晶体传感器方面的研究。E-mail: ldh815218@163.com

中,光子晶体传感器因具有灵敏度高、电绝缘性好、 抗电磁干扰能力强、防爆、远距离在线监测、传感单 元结构简单等特点,特别适宜在恶劣和危险环境下 测量,是液体传感器的研究热点之一。

计算光子晶体的带隙结构和传输特性的理论研 究方法已经比较成熟,如平面波方法(PWM)、时域 有限差分法(FDTD)、传输矩阵法(ransfer matrix method)等<sup>[5-8]</sup>。相比较而言,传输矩阵法非常直 观、方便、易于理解。本文用传输矩阵法(TMM)来 研究一维光子晶体的传输特性,构造了一维光子晶 体结构,从 Maxwell 方程出发,结合光子晶体周期结 构的特点,通过数值模拟,分析了该光子晶体为能带 结构和光学传输特性,并讨论了光子晶体参数及缺 陷的大小对光学传输特性的影响。数值模拟结果表 明,在一维光子晶体中引入较大的缺陷,会导致反射 光谱峰发生规则的分裂,谱线宽度明显变窄,出现更 精细的谱线结构。在此基础上,提出一种新型的液 体高度和折射率测量的光子晶体传感器,模拟了参 数变化时谱线的变化规律。

#### 2 传输特性分析

电磁波在光子晶体中的传播都由 Maxwell 方程 来决定<sup>[9]</sup>。如图1所示,有两个相对介电常数分别 为 $\varepsilon_a$ 和 $\varepsilon_b$ ,厚度分别为a和b的介质层周期性交替 排列在x方向,在y方向和z方向为无穷延伸,这就 构成了一维光子晶体,空间周期为d = a + b,即  $\varepsilon(x) = \varepsilon(x+d)$ 。一束频率为 $\omega$ 的光从左向右垂直 入射到此结构中。对于一维周期性结构,可利用逐 层计算的方法求出它的传输矩阵,在图1所示的结 构中,在第0层有入射波 $E_i$ 和反射波 $E_r$ ,第(N+1) 层有 $E_i^{[10-11]}$ 。



$$M = M \begin{pmatrix} E_t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} \\ m_{2,1} & m_{2,2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_t \\ 0 \end{pmatrix}$$
(1)

其中:

$$P_{m} \{ x_{m+1} - x_{m} \} =$$

$$\begin{pmatrix} \exp\{i(n \cdot k_{m})(x_{m+1} - x_{m})\} & 0 \\ 0 & \exp\{-i(n \cdot k_{m})(x_{m+1} - x_{m})\} \end{pmatrix}$$
(2)

式中, $P_m$ { $x_{m+1} - x_m$ }为x方向的传播矩阵; $E_i$ , $E_r$ 和  $E_i$ 分别为入射、反射和透射电场; $D_{0,1}$ 为第0层和第 1层介质界面的散射矩阵; $D_{m,m+1}$ 为第m层和第 (m + 1)层介质界面的散射矩阵,有:

$$D_{m,m+1} = \begin{bmatrix} 1 + \frac{\sqrt{\varepsilon_{m+1}}}{\sqrt{\varepsilon_m}} & 1 - \frac{\sqrt{\varepsilon_{m+1}}}{\sqrt{\varepsilon_m}} \\ 1 - \frac{\sqrt{\varepsilon_{m+1}}}{\sqrt{\varepsilon_m}} & 1 + \frac{\sqrt{\varepsilon_{m+1}}}{\sqrt{\varepsilon_m}} \end{bmatrix}$$
(3)

式中,  $m_{1,1}$ ,  $m_{1,2}$ ,  $m_{2,1}$ ,  $m_{2,2}$  是矩阵 *M* 的矩阵元;  $k_m = 2 \pi/r$ 为 Bloch 波矢。由上式可得反射率关系 式为:

$$R = |r^{2}| = \left|\frac{E_{r}}{E_{t}}\right|^{2} = \left|\frac{m_{2,1}}{m_{1,1}}\right|$$
(4)

由传输矩阵法可以得到一个周期光子晶体的传 输方程:

$$\begin{bmatrix} E_a \\ E_a^i \end{bmatrix} = (P_a D_{a,b} P_b D_{b,a}) \begin{bmatrix} E_b \\ E_b^i \end{bmatrix}$$
(5)

$$\mathcal{U}: M = (P_a D_{a,b} P_b D_{b,a})$$

根据 Bloch 定理,在周期性界面处的场矢量 满足:

$$\begin{bmatrix} E_a \\ E_a^i \end{bmatrix} = e^{-ikd} \begin{bmatrix} E_b \\ E_b^i \end{bmatrix}$$
(6)

两式联立可得:

$$\begin{bmatrix} E_a \\ E_a^i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_b \\ E_b^i \end{bmatrix} = e^{-ikd} \begin{bmatrix} E_b \\ E_b^i \end{bmatrix}$$
(7)

式中,*M*<sub>11</sub>,*M*<sub>12</sub>,*M*<sub>21</sub>,*M*<sub>22</sub>为*M*的矩阵元。式(7)存在的定解条件是:

$$\det\left(M - \begin{bmatrix} e^{-ikd} & 0\\ 0 & e^{ikd} \end{bmatrix}\right) = 0 \tag{8}$$

且 det(*M*) =1。由此可以得到一维光子晶体的 色散关系为:cos(*kd*) = (*M*<sub>11</sub> + *M*<sub>12</sub>)/2 将矩阵元素 代入可得 ω - *k* 的色散关系式:

$$\cos(kd) = \cos\left(\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_a}a\right)\cos\left(\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_b}b\right) - \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{\varepsilon_b}{\varepsilon_a}} + \sqrt{\frac{\varepsilon_a}{\varepsilon_b}}\right)\sin\left(\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_a}a\right)\sin\left(\frac{\omega}{c}\sqrt{\varepsilon_b}b\right)$$
(9)

#### 3 数值模拟及分析讨论

#### 3.1 完整的一维光子晶体结构

根据图 1,构造一个一维光子晶体结构,包含 10 个周期,共20 层,两周期电介质的介电常数分别为 5.5225 和 1.9044,介质 *a* 周期宽度为 740 nm,介质 *b* 周期宽度为 1260 nm,光子晶体周期宽度为 *d* = 2000 nm,介质 *a* 的填充比即为 f = 0.37,光子晶体周 围为空气,介电常数为 1.000,正入射的情况下,TE 模和 TM 模的结果完全相同,得到的结果如图 2 所 示。其中, $\omega_0$  为第一禁带的中心频率,根据光子晶 体的结构可以得到 $\omega_0 = 271$  THz。从图 2 (a)和图 2 (b)中我们可以清楚地看到第一和第二带隙,相应 的 $\omega/\omega_0$  的区间为 0.833 ~ 1.167 ( $\omega$  区间为 225.743 ~ 376.257 THz)和2.833 ~ 3.167 ( $\omega$  区间为 767.744 ~ 858.258 THz),而且两图吻合的非常好。



3.2 有缺陷的一维光子晶体结果

我们在上面的完整一维光子晶体结构当中引入 一个空气缺陷层,原参数保持不变,引入的空气层宽 度为一个周期,如图 3 所示。根据频率与波长之间 的关系, $\lambda = \pi c/\omega$ ,是光传播的速度,本文中取 c = $3 \times 10^8$  m/s, $\omega_0 = 271$  THz。计算结果如图 4 所示, 图中曲线分别表示没有引入空气层时反射率 *R* 随频率变化的关系图和引入宽度为一个光子晶体周期 的空气层时反射率 *R*<sub>1</sub> 随频率变化的关系图。从图 中我们可以看到没有引入空气层时,该光子晶体结 构在  $\omega/\omega_0$  值为 10. 8253 ~ 11. 1676 ( $\omega$  区间为 2933. 6563 ~ 3026. 4196 THz)和 12. 8482 ~ 13. 145 (3481. 8622 ~ 3562. 295 THz)这两个频率范围内,存 在两个明显的光子带隙,反射率R = 1。当引入空气 层时,就会发现在带隙中间出现了反射率  $R_1$ 在 0~1之间的波动现象,该频率为 $\omega/\omega_0 = 11.063$ ( $\omega = 2998.073$  THz)和  $\omega/\omega_0 = 13.009$  ( $\omega = 3525.439$  THz),即为有缺陷光子晶体的缺陷。





3.3 在空气层中注入液体后的结果

在上文所设计的空气层中注入液体,本文中采 用的液体折射率为1.3538,进行模拟计算可以得到 如图5、图6所示结果。



图 6 中的曲线分别表示引入宽度为一个光子晶体周期的空气层时反射率 *R*<sub>1</sub> 随频率变化的关系图

和在空气层中注入液体(液体的厚度为一个光子晶体周期,即为*d* = 2000 nm,将空气层全部填满)后反射率*R*随频率变化的关系图。我们可以看到,缺陷模位置发生了变化,分别从 2998.073 THz 移到了 2974.496 THz、从 3525.439 THz 移到了 3558.501 THz。

#### 4 在光传感液体测量中的应用<sup>[12-13]</sup>

改变光子晶体的结构参数将影响光子晶体的传 输特性。如果通过外界的因素来影响光子晶体的结 构,如我们设计的一维光子晶体结构,液体高度的变 化,会引起缺陷模位置产生较大的波动。在这个光 传感液体测量的结构中,我们在模拟计算中选取了 有缺陷的光子晶体的空气层厚度为3倍光子晶体周 期,即为3d=6000 nm,t表示空气层中注入液体的 高度。根据前面的分析计算,我们可以知道,当空气 缺陷中填满液体时,缺陷模位置从3525.439 THz 移 到了3558.501 THz,该缺陷光子晶体的反射谱峰值 存在明显位移。根据  $\lambda = 2\pi c/\omega$ , 把光子带隙中心 设定在可见光波段,波长为533 nm。若无液体填 充时,该三倍空气缺陷层光子晶体结构对 533 nm 波长的光的反射率应当为 R = 1。计算液体高度不 同的情况下,缺陷模位置的变化关系,如图7、图8 所示。





图 7、图 8 中 *t* 代表空气层中填入液体的高度, 从 *t* = 0 到 *t* = 6000 nm,表示的是空气层中没有任何 液体到全部填充满的过程。在这个过程中,反射率 *R* 出现了 8 次较大程度的波动,且反射率 *R* 的变化 明显,分别在 668 nm,1397 nm,2166 nm,2939 nm, 3711 nm,4478 nm,5163 nm,5920 nm,间隔周期在 728.5 nm 左右,误差为 ± 43.5 nm。这就为微米级 液体高度的测量带来了方便。

若选取有缺陷的光子晶体的缺陷厚度为一倍光 子晶体周期,每次填充过程均将缺陷位置填满,填充 缺陷的液体种类发生改变时,根据液体折射率变化, 缺陷模的位置也会随之发生位移,如表1所示,表中 选取常见的三种液体。

表1 缺陷模随填充液体折射率变化

Liquid	refractive $index(n)$	$w/w_0$	w/THz
aether	1.3538	13.131	3558.501
Propanol	1.3593	13.118	3554.978
Ethanol	1.3618	13.113	3553.623

在表 1 液体的基础上,选取折射率范围在 1.350~1.362 的样品进行模拟,缺陷模数据用圆点 表示,拟合后的直线为 y = 2.2473x + 16.1734, 拟合 曲线图如图 9 所示。该光子晶体液体传感器的灵敏 度即为 - 2.2473。可知,随着填充液体的改变,缺陷 模的位置变化明显,为不同液体的区分带来了方便。



#### 5 结 论

从 Maxwell 方程出发,用传输矩阵法(TMM),对 一维完整光子晶体、一维有缺陷光子晶体及外界因 素变化下光子晶体的能带结构和传输特性进行了理 论分析和模拟计算。提出了一种基于缺陷带填充因 子变化的光子晶体液体高度和折射率测量传感器, 理论分析了液体高度与光子晶体反射谱峰值位移之 间的对应关系。测量精度达到微米级,误差在 43.5nm。同时给出了缺陷模位置随填充液体折射 率变化的关系,给出了折射率测量传感器的近似灵 敏度为-2.2473。该传感器灵敏度高,结构简单,耦 合误差小,为一维光子晶体传感器器件的设计、制备 及参数的选取提供了一个很好的理论基础。

#### 参考文献:

state physics and electronics [J]. Phys Rev Lett., 1987, 58(20);2059-2062.

- John S. Strong localization of photon in certain disordered dielectric super lattice [J]. Phys Rev Lett., 1987, 58 (23):2486-2489.
- [3] Chigrin D N, Lavrinenko A V, Yarotsky D A, et al. Observation of total omnidirectional reflection from a one-dimensional dielectric lattice [J]. Appl. Phys. A, 1999, (68):25-28.
- [4] Chen K M, et al. SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> omnidirectional reflector and microcavity resonator via the sol-gel method [J]. Appl. Phys. Lett, 1999, (75);3805 – 3807.
- [5] Bierwirth K, Schulz N, Amdt F. Finite-difference analysis of rectangular dielectric waveguide structures [J]. IEEE Trans Microw ave Theory Tech, 1986, 34:94.
- [6] Mur G. Absorbing boundary conditions for the finitedifference approximation of the time domain electromagnetic field equations [J]. IEEE Trans. Elect romagnetic Compatibility, 1981, 23:4.

- [7] Pendryj B, Mackinnon A. Calculation of photon dispersion relation [J]. Phys Rev Let t, 1992,69:2772.
- [8] Pendryj B. Photonic band structures [J]. Journal of Modern Optics, 1994, 41:209.
- [9] Z Y Li, L L Lin. photonic band structure solved by a plane-wave-based transfer-matrix method [J]. Phys. Rev. E,2003,67:046607.
- [10] L L Lin, Z Y Li, K M Ho. Lattice symmetry applied in transfer-matrix methods for photonic crystals[J]. J. Appl. Phys, 2003, (4):811-821.
- [11] Z Y Li, K M Ho. Analytic modal solution to light propagation through layer-by-layer metallic photonic crystals [J]. Phys. Rev. B, 2003, 68, 165104.
- [12] S Xiao, N A Mortensen. Highly sensitive opto uidic biosensors based on dispersive photonic crystal waveguides
   [J]. Appl. Phys. Lett. ,2007, (submitted).
- [13] S Xiao, N A Mortensen. Highly dispersive photonic bandgap-edge opto uidic biosensors [J]. J. Eur. Opt. Soc., Rapid Publ, 2006, 106026.

福晶